

Attension Scientific Meeting 2010

2010年3月29日(周一)北京,31日(周三)上海

尊敬的女士/先生:

很荣幸地邀请您参加与**2010年3月31日**在上海举办的表面张力/接触角相关的Attension Scientific Meeting, 这次会议是我们在亚洲, 欧洲和美洲举办的系列会议的一部分。

会议的内容包括张力测量学领域的相关的理论和应用。其中, 将讨论气泡捕获法 (captive bubble) 实验, Fowkes分析法和Wash-burn粉末测试。

我们将展示Attension领先的技术, 您将有机会熟悉最先进的表面张力/接触角测量仪。我们非常欢迎您携带自己的样品来进行测试(注册的时候请告知我们测样要求)

Attension scientific meeting 也将是一次和其他表面张力相关研究者见面和讨论的机会。

参会是免费的。您可以通过直接回复邀请邮件注册, 或者通过电话与北京正通远恒科技有限公司的朱莹小姐联系, 联系电话: 010-64415767, 010-64448295。

谨上

Sanna Rantanen

Attension 商务经理

电话: +358 409 022 034

Oskari Aro

Attension Application Specialist

电话: +358 409 022 016

刘斌

北京正通远恒科技有限公司总经理

电话: +86 13910834032

会议日程安排

| | |
|---------------|--|
| 09:00 - 09:30 | 签到和茶歇 |
| 09:30 - 10:00 | 致欢迎词 Attension简介 我们的表面张力测量仪 Attension Lab |
| 10:00 - 11:00 | 小接触角的测量: 挑战和解决方案 |
| 11:00 - 12:00 | 利用表面自由能计算追踪表面化学变化 |
| 12:00 - 13:30 | 午饭 |
| 13:30 - 14:30 | 粉末润湿性比较分 |

| | |
|---------------|--|
| 14:30 - 15:00 | 仪器展示 Theta 光学张力测量仪 Sigma 力学张力测量仪 |
| 15:00 - 16:00 | 参会者样品测试 |
| From 16:00 | 问答和会议结束 |

会议地点: 贵州大厦 (北京)
复宣酒店 (上海)

